

## 別紙

## 排出源及び周辺環境モニタリング計画

## &lt;排出源&gt;

要素	地 点		項 目	頻 度	自主管理目標値
排気 換気	高濃度PCB処理エリア	排気系統（2系統） 換気系統（2系統）	PCB	4回/年	排気：0.01mg/Nm <sup>3</sup> 以下 換気：0.001mg/Nm <sup>3</sup> 以下
			ダイオキシン類	2回/年	排気：100pg-TEQ/Nm <sup>3</sup> 以下 換気：5pg-TEQ/Nm <sup>3</sup> 以下
	低濃度PCB処理エリア	排気系統（2系統）	PCB	4回/年	排気：0.0001mg/Nm <sup>3</sup> 以下
	洗浄槽及びIPA蒸留装置排気を含む排気出口		イソプロピルアルコール	2回/年	40ppm以下
排水	敷地内排水桝（1箇所）		PCB	4回/年	0.0015mg/l以下
			ダイオキシン類	2回/年	5pg-TEQ/l以下
雨水	敷地内雨水桝（3箇所）		PCB	1回/年	0.0015mg/l以下
			ダイオキシン類		5pg-TEQ/l以下

## &lt;周辺環境&gt;

下表のとおり現況測定する。

要素	地 点	項 目	頻 度
大気	敷地北西端、南東端（2箇所）	PCB	1回/年